



(11) **EP 1 703 547 B8**

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE**

(15) Information de correction:

Version corrigée no 1 (W1 B1)
Corrections, voir
Bibliographie code(s) INID 73

(51) Int Cl.:

H01L 21/00 (2006.01)

(48) Corrigendum publié le:

14.03.2012 Bulletin 2012/11

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:

14.09.2011 Bulletin 2011/37

(21) Numéro de dépôt: **06300207.5**

(22) Date de dépôt: **07.03.2006**

(54) **Procédé et dispositif pour le contrôle de la contamination des plaquettes de substrat**

Verfahren und Vorrichtung zur Kontrolle der Verunreinigung von Wafersubstraten

Method and device for controlling the contamination of wafer substrates

(84) Etats contractants désignés:

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR**

(30) Priorité: **18.03.2005 FR 0550703**

(43) Date de publication de la demande:
20.09.2006 Bulletin 2006/38

(73) Titulaire: **Adixen Vacuum Products
74009 Annecy (FR)**

(72) Inventeurs:

- **Favre, Arnaud
74000, ANNECY (FR)**

- **Thollot, Rémi
74350, CRUSEILLES (FR)**
- **Metais, Xavier
74960 Meythet (FR)**
- **Desbiolles, Jean-Pierre
74350, CRUSEILLES (FR)**

(74) Mandataire: **Croonenbroek, Thomas Jakob
Cabinet Innovincia
11, avenue des Tilleuls
74200 Thonon-les-Bains (FR)**

(56) Documents cités:

DE-A1- 10 133 520 US-A- 5 233 191
US-A1- 2004 023 419 US-B1- 6 287 023

EP 1 703 547 B8

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).